

Приложение 1
к протоколу заседания Совета
по профессиональным
квалификациям в nanoиндустрии
от 20.04.2022 № 60

**Результаты
проведения профессиональных экзаменов**

ЦОК «Завод КП»

Дата проведения: «25» февраля 2022 года.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 4/2, литер А, п. 13-14.

Результаты профессионального экзамена

Всего поступило заявок: 4.

Количество допущенных к экзамену соискателей: 4 соискателя.

Явка на экзамен: 4 соискателя.

Положительно прошли процедуру оценки квалификации: 4 соискателя.

№ п/п	ФИО соискателя	Организация/ должность	Квалификация, на подтверждение которой подано заявление	Примечание
Положительно прошли процедуру оценки квалификации				
1.	Химич Петр Федорович	Главный инженер ОАО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»	Специалист по обеспечению комплексного контроля производства наноструктурированных полимерных материалов (7 уровень квалификации)	
2.	Ильина Марья Ивановна	Генеральный директор ООО «Балтийская инструментальная компания»	Специалист по обеспечению комплексного контроля производства наноструктурированных полимерных материалов (7 уровень квалификации)	
3.	Гудыря Томас Валерьевич	Специалист по ремонту и обслуживанию литьевых форм и оборудования ООО «Ком-Пласт»	Специалист по обеспечению комплексного контроля производства наноструктурированных полимерных материалов (7 уровень квалификации)	
4.	Котик Елена Владимировна	Начальник производства ООО «Ком-Пласт»	Специалист по обеспечению комплексного контроля производства наноструктурированных полимерных материалов (7 уровень квалификации)	

ЦОК «НИИМЭ»

Дата проведения: «21» декабря 2021 г.

Место проведения: г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр-д, 12 строение 1

Результаты профессионального экзамена

Всего поступило заявок: 1.

Количество допущенных к экзамену соискателей: 1 соискатель.

Явка на экзамен: 1 соискатель.

Положительно прошли процедуру оценки квалификации: 1 соискателя.

№ п/п	ФИО соискателя	Организация/ должность	Квалификация, на подтверждение которой подано заявление	Примечание
Положительно прошли процедуру оценки квалификации				
1.	Илюшкин Тимофей Юрьевич	АО «НИИМЭ», инженер-конструктор 1 категории	Инженер по разработке цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков (6 уровень квалификации)	

Дата проведения: «24» декабря 2021 г.

Место проведения: г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр-д, 12 строение 1

Результаты профессионального экзамена

Всего поступило заявок: 2.

Количество допущенных к экзамену соискателей: 2 соискателя.

Явка на экзамен: 2 соискателя.

Не сдали профессиональный экзамен: 2 соискателя.

№ п/п	ФИО соискателя	Организация/ должность	Квалификация, на подтверждение которой подано заявление	Примечание
Не сдали профессиональный экзамен (заключение о прохождении ПЭ)				
1.	Михеев Михаил Александрович	АО «Микрон», инженер-электроник	Инженер по организации обслуживания чистых производственных помещений для микро и нанoeлектроники (6 уровень квалификации)	
2.	Шадрин Андрей Михайлович	АО «Микрон», инженер-электроник	Инженер по организации обслуживания чистых производственных помещений для микро и нанoeлектроники (6 уровень квалификации)	

ЦОК ИПТ «Идея»

Дата проведения: «28» марта 2022 г.

Место проведения: ФБГОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ЭЦ ЦОК ИПТ «Идея», г. Казань, ул. Карла Маркса, 68).

Результаты профессионального экзамена

Всего поступило заявок: 11.

Количество допущенных к экзамену соискателей: 11 соискателей.

Явка на экзамен: 11 соискателей.

Положительно прошли процедуру оценки квалификации: 11 соискателей.

№ п/п	ФИО соискателя	Организация/ должность	Квалификация, на подтверждение которой подано заявление	Примечание
Положительно прошли процедуру оценки квалификации				
1.	Игнатьева Анна Владимировна	Студент 4 курса ФННХ ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (далее – КНИТУ), направление 27.03.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии nanoиндустрии (6 уровень квалификации)	
2.	Пентегов Константин Сергеевич	Студент 4 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.03.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии nanoиндустрии (6 уровень квалификации)	
3.	Салимзянов Ильгиз Радисович	Студент 4 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.03.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии nanoиндустрии (6 уровень квалификации)	
4.	Бисимбаев Вячеслав Валерьевич	Студент 1 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.04.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии nanoиндустрии (6 уровень квалификации)	
5.	Каримуллина Алина Аликовна	Студент 1 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.04.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии	

		метрология	наноиндустрии (6 уровень квалификации)	
6.	Семенова Вера Сергеевна	Студент 1 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.04.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии наноиндустрии (6 уровень квалификации)	
7.	Орешкин Александр Иванович	Студент 1 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.04.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии наноиндустрии (6 уровень квалификации)	
8.	Мясникова Елена Алексеевна	Студент 1 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.04.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии наноиндустрии (6 уровень квалификации)	
9.	Удодова Ирина Владимировна	Студент 1 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.04.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии наноиндустрии (6 уровень квалификации)	
10.	Хайруллина Алина Исмагиловна	КНИТУ, доцент каф. АХСМК	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии наноиндустрии (6 уровень квалификации)	
11.	Шагиева Гульназ Ильясовна	Студент 4 курса ФННХ КНИТУ, направление 27.03.01 Стандартизация и метрология	Специалист по разработке и внедрению документов по стандартизации на предприятии наноиндустрии (6 уровень квалификации)	

Приложение 2
к протоколу заседания Совета
по профессиональным
квалификациям в nanoиндустрии
от 20.04.2022 № 60

Результаты проведения профессиональных экзаменов для студентов «Вход в профессию»

№ п/п	ФИО студента	Курс обучения	Направление подготовки с кодом (бакалавриата, магистратуры), специальность	Наименование образовательной программы	Результат профессионального экзамена «Вход в профессию» (успешно/не успешно)	ЦОК – организатор процедуры независимой оценки квалификации
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»						
21 октября 2021 г.						
Специалист подразделения по проектированию интегральных схем и систем на кристалле (6 уровень квалификации)						
1.	Зерник Даниил Иванович	2 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно	ЦОК «НИИМЭ»
2.	Изергин Олег Евгеньевич	1 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно	
3.	Кобзева Анастасия Сергеевна	1 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно	

4.	Анохин Егор Витальевич	2 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно		
5.	Макаров Ярослав Олегович	2 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно		
6.	Макарова Екатерина Евгеньевна	2 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно		
7.	Глазырин Евгений Игоревич	1 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно		
8.	Пухов Даниил Сергеевич	1 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно		
9.	Вотьяков Александр Геннадьевич	1 курс магистратуры	11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств"	Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics	успешно		
01 ноября 2021 года							
Технолог производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем (6 уровень квалификации)							
10.	Люциус Егор Евгеньевич	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно		ЦОК «НИИМЭ»
11.	Иванова Елизавета Андреевна	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно		
12.	Лазоркина Елена Николаевна	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно		

13.	Крупанова Дарья Алексеевна	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
14.	Смирнов Пётр Андреевич	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
15.	Курков Олег Владимирович	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
16.	Котов Даниил Юрьевич	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
17.	Данилова Валерия Евгеньевна	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
18.	Щербаков Павел Павлович	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
19.	Баканов Георгий Алексеевич	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
20.	Якунина Наталья Викторовна	Диплом бакалавра	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	успешно
21.	Половнев Сергей Дмитриевич	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
22.	Соколов Андрей Максимович	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
23.	Оверченко Алексей Дмитриевич	Диплом бакалавра	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
24.	Чочаева Жаннет Жамболатовна	Диплом бакалавра	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
25.	Губайдуллина Альбина Анваровна	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
26.	Генералова Яна Сергеевна	Диплом бакалавра	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно
27.	Данилевская	4 курс	22.03.01 Материаловедение	Технологии материалов	не успешно

	Елизавета Сергеевна	бакалавриата	и технологии материалов	и наноструктур		
28.	Бурсина Мария Михайловна	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно	
29.	Бойко Алиса Викторовна	Диплом бакалавра	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	успешно	
30.	Кузнецов Артем Денисович	Диплом бакалавра	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно	
31.	Стацуренко Илья Алексеевич	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно	
32.	Казаков Артем Олегович	4 курс бакалавриата	22.03.01 Материаловедение и технологии материалов	Технологии материалов и наноструктур	не успешно	
Администратор проектов в области разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем (6 уровень квалификации)						
33.	Камалеев Максим Фандасович	Диплом магистра	28.04.03 Наноматериалы	Инженерия наноматериалов для сенсорики	успешно	ЦОК «НИИМЭ»
Севастопольский государственный университет						
10 декабря 2021 года						
Специалист подразделения по проектированию интегральных схем и систем на кристалле" (6 уровень квалификации)						
34.	Круогла Андрей Андреевич	1 курс магистратуры	11.04.04 Электроника и наноэлектроника	Электроника и наноэлектроника	не успешно	ЦОК «НИИМЭ»
35.	Соколова Мария Игоревна	4 курс бакалавриата	11.03.04 Электроника и наноэлектроника	Электроника и наноэлектроника	не успешно	
36.	Евдокимов Павел Алексеевич	4 курс бакалавриата	11.03.04 Электроника и наноэлектроника	Электроника и наноэлектроника	успешно	
37.	Петрушин Сергей Андреевич	4 курс бакалавриата	11.03.01 Радиотехника	Радиотехника	успешно	
38.	Ярова Адель Владимировна	4 курс бакалавриата	11.03.01 Радиотехника	Радиотехника	успешно	

39.	Зинченко Алексей Владимирович	1 курс магистратуры	11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи	Инфокоммуникационные технологии и системы связи	не успешно	
40.	Каленюк Сергей Александрович	1 курс магистратуры	11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи	Инфокоммуникационные технологии и системы связи	не успешно	

Приложение 3
к протоколу заседания Совета
по профессиональным
квалификациям в наноиндустрии
от 20.04.2022 № 60

**Перечень наименований квалификаций, по которым планируется
проведение независимой оценки квалификации (расширение области
деятельности) ЦОК «Завод «КП» и его ЭЦ на базе Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»**

Наименование ПС	Наименование профессиональной квалификации
Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем» (утвержден приказом Минтруда России от 10.07.2014 №446н)	Инженер-технолог по моделированию технологических модулей и процессов для производства микро- и наноразмерных электромеханических систем (6 уровень квалификации)

Приложение 4
к протоколу заседания Совета
по профессиональным
квалификациям в наноиндустрии
от 20.04.2022 № 60

**Перечень наименований квалификаций, по которым планируется
проведение независимой оценки квалификации (наделение
полномочиями) экзаменационными центр ЦОК «НИИМЭ» на базе
Кубанского государственного университета**

Наименование ПС	Наименование профессиональной квалификации
<p>26 Инженер-технолог в области производства наногетероструктурных СВЧ-монокристаллических интегральных схем. (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «03» февраля 2014 г. №69н)</p>	<p>Инженер-технолог по моделированию наногетероструктурных сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем и технологических операций их изготовления (7 уровень квалификации) Инженер-технолог по реализации и сопровождению производства наногетероструктурных сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем (7 уровень квалификации) Инженер-технолог по контролю качества производства и наногетероструктурных сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем (7 уровень квалификации) Специалист по организации разработки новых технологических процессов производства наногетероструктурных сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем (7 уровень квалификации)</p>
<p>21 «Инженер-конструктор в области производства наногетероструктурных СВЧ-монокристаллических интегральных схем». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «03» февраля 2014 г. №70н</p>	<p>Инженер по производству наногетероструктурных сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем (6 уровень квалификации) Инженер-конструктор по производству наногетероструктурных сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем (7 уровень квалификации)</p>
<p>177 «Инженер в области разработки цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «10» июля 2014 г. №456н</p>	<p>Инженер по разработке цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков (6 уровень квалификации) Инженер по разработке цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков (7 уровень квалификации)</p>
<p>85 «Инженер в области проектирования и сопровождения интегральных схем и систем на кристалле». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №241н</p>	<p>Инженер по проектированию и сопровождению интегральных схем и систем на кристалле (7 уровень квалификации)</p>

<p>90 «Специалист по функциональной верификации и разработке средств функционального контроля интегральных схем». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 235н</p>	<p>Инженер по разработке средств функционального контроля интегральной схемы и ее составных блоков (6 уровень квалификации) Инженер по разработке тестов функционального контроля моделей интегральной схемы и ее составных блоков (7 уровень квалификации)</p>
<p>172 «Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «10» июля 2014 г. № 457н</p>	<p>Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков (6 уровень квалификации) Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков (7 уровень квалификации)</p>
<p>168 «Специалист по проектному управлению в области разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем с использованием нанотехнологий». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «25» сентября 2014 г. №658н</p>	<p>Менеджер (администратор) проекта в области разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем с использованием нанотехнологий (7 уровень квалификации) Руководитель проекта в области разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем с использованием нанотехнологий (7 уровень квалификации)</p>
<p>182 «Инженер-проектировщик фотошаблонов для производства наносистем (включая наносенсоры и интегральные схемы)». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «10» июля 2014 г. №455н</p>	<p>Инженер по проектированию фотошаблонов субмикронного и наноразмерного уровней (6 уровень квалификации) Инженер по проектированию фотошаблонов субмикронного и наноразмерного уровней (7 уровень квалификации)</p>
<p>538 «Специалист по проектированию и обслуживанию чистых производственных помещений для микро- и нанoeлектронных производств». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «07» сентября 2015 г. №599н</p>	<p>Инженер по организации обслуживания чистых производственных помещений для микро и нанoeлектроники (6 уровень квалификации) Инженер по аттестации и валидации чистых производственных помещений для микро и нанoeлектроники (6 уровень квалификации) Инженер-конструктор по проектированию инженерных систем для обеспечения работы чистых производственных помещений для микро и нанoeлектроники (7 уровень квалификации) Инженер-конструктор по проектированию чистых производственных помещений для микро и нанoeлектроники (7 уровень квалификации)</p>
<p>174 «Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «10» июля 2014 г. №446н</p>	<p>Оператор технологических процессов производства приборов квантовой электроники и фотоники (3 уровень квалификации) Инженер-технолог по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники (6 уровень квалификации) Инженер-технолог по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники (7 уровень квалификации) Руководитель подразделения разработки технологии производства приборов квантовой электроники и фото-</p>

	ники (8 уровень квалификации)
850 «Специалист по проектированию систем в корпусе». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «15» сентября 2016 г. № 519н	Инженер по измерениям и испытаниям изделий «система в корпусе» (6 уровень квалификации) Инженер-конструктор конструкторской и технологической документации на изделия «система в корпусе» (6 уровень квалификации) Инженер-технолог по моделированию и разработке топологии и технологии монтажа, сборки и корпусирования изделий «система в корпусе» (7 уровень квалификации) Руководитель работ по проектированию изделий «система в корпусе» (7 уровень квалификации)
848 «Специалист по технологии производства систем в корпусе». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «19» сентября 2016 г. № 528н	Инженер-технолог по изготовлению, сборке и корпусированию изделий «система в корпусе» (6 уровень квалификации) Инженер-технолог по контролю качества готовых изделий «система в корпусе» (6 уровень квалификации) Инженер-технолог по разработке, контролю и корректировке технологических маршрутов и процессов изготовления изделий «система в корпусе» (7 уровень квалификации) Руководитель производства изделий «система в корпусе» (7 уровень квалификации)
543 «Специалист технического обеспечения технологических процессов приборов квантовой электроники и фотоники». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «07» сентября 2015 г. №598н	Наладчик оборудования для производства приборов квантовой электроники и фотоники (4 уровень квалификации) Техник по метрологическому обеспечению технологических и измерительных процессов при производстве приборов квантовой электроники и фотоники на базе нанотехнологий (5 уровень квалификации) Техник по разработке технологической оснастки для оборудования для производства приборов квантовой электроники и фотоники (5 уровень квалификации) Инженер по технической поддержке технологической базы производства приборов квантовой электроники и фотоники (6 уровень квалификации) Руководитель подразделения наладки оборудования для производства приборов квантовой электроники и фотоники (6 уровень квалификации) Руководитель подразделения по производству приборов квантовой электроники и фотоники (7 уровень квалификации)
545 «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 N 539н.	Техник-лаборант по измерению параметров наноматериалов и наноструктур (5 уровень квалификации) Техник по модификации свойств наноматериалов и наноструктур (5 уровень квалификации) Инженер по модернизации существующих и внедрению новых процессов измерения параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур (6 уровень квалификации) Руководитель подразделений по измерению параметров

	и модификации свойств наноматериалов и наноструктур (7 уровень квалификации)
24 «Инженер-технолог в области производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 февраля 2014 года N 71н.	Инженер-технолог по организации и сопровождению процессов формирования наноразмерных полупроводниковых структур (7 уровень квалификации) Инженер по разработке и внедрению процессов формирования наноразмерных полупроводниковых структур (7 уровень квалификации)
176 «Специалист в области разработки полупроводниковых лазеров» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.07.2014 № 452н.	Инженер-конструктор полупроводниковых лазеров (7 уровень квалификации) Специалист по организации производства полупроводниковых лазеров (7 уровень квалификации)

Приложение 5
к протоколу заседания Совета
по профессиональным
квалификациям в nanoиндустрии
от 20.04.2022 № 60

**Сведения по итогам проведения аттестации специалистов на право участия в работе экспертной комиссии центров
оценки квалификаций в качестве технических экспертов и экспертов по оценке**

№ п/п	ФИО	Основное место работы	Должность	Профессиональный стандарт(ы), входящие в компетенцию специалиста	Решение по аттестации
1	2	3	4	5	6
1.	Михайлова Ольга Николаевна	АО «Морион»	инженер-технолог	Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аттестовать в качестве технического эксперта
2.	Богословский Сергей Владимирович	АО «НПП «Радар ммс»	заместитель директора	Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аттестовать в качестве технического эксперта
3.	Ковалев Андрей Сергеевич	Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»	начальник лаборатории МЭМС	Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аттестовать в качестве технического эксперта
4.	Корляков Андрей Владимирович	СПбГЭТУ «ЛЭТИ»	профессор кафедры Микро- и наноэлектроники	Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аттестовать в качестве технического эксперта

5.	Химич Пётр Фёдорович	АО по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды»	главный инженер	Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аттестовать в качестве технического эксперта
6.	Козлова Светлана Петровна	ООО «Завод по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды»	генеральный директор	Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аттестовать в качестве эксперта по оценке квалификации
7.	Волков Александр Георгиевич	СПбГЭТУ «ЛЭТИ»	заместитель директора Департамента образования	Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аттестовать в качестве эксперта по оценке квалификации
8.	Комаров Борис Геннадьевич	СПбГЭТУ «ЛЭТИ»	аналитик 1-й категории УПР	Специалист по технологии производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аттестовать в качестве эксперта по оценке квалификации
9.	Глинский Андрей Сергеевич	АО «НИИМЭ»	начальник лаборатории чистых производственных помещений	Специалист по проектированию и обслуживанию чистых производственных помещений для микро- и наноэлектронных производств	Аттестовать в качестве технического эксперта
10.	Глебова Евгения Вячеславовна	АО «НИИМЭ»	специалист по договорной работе	Профессиональные стандарты, входящие в область деятельности ЦОК АО «НИИМЭ»	Аттестовать в качестве эксперта по оценке квалификации

**Перечень квалификаций,
к которым актуализированы оценочные средства, представленные на
утверждение**

1) Разработаны новые теоретические и практические задания:

Инженер по организации обслуживания чистых производственных помещений для микро и наноэлектроники (6 уровень квалификации);

Инженер по технической поддержке технологической базы производства приборов квантовой электроники и фотоники (6 уровень квалификации);

Руководитель подразделения наладки оборудования для производства приборов квантовой электроники и фотоники (6 уровень квалификации).

2) Разработаны новые практические задания:

Менеджер (администратор) проекта в области разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем с использованием нанотехнологий (7 уровень квалификации);

Инженер-конструктор по проектированию чистых производственных помещений для микро и наноэлектроники (7 уровень квалификации);

Инженер по проектированию фотошаблонов субмикронного и наноразмерного уровней (6 уровень квалификации);

Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков (6 уровень квалификации);

Инженер-технолог по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники (6 уровень квалификации).

3) Разработаны новые теоретические задания:

Инженер по разработке цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков» (6 уровень квалификации).

Приложение 7
к протоколу заседания Совета
по профессиональным
квалификациям в наноиндустрии
от 20.04.2022 № 60

**Информация о деятельности центров оценки квалификаций в
наноиндустрии за первый квартал 2022 года**

- a. Количество полученных заявлений для проведения независимой оценки квалификаций – 18;
- b. Численность лиц, прошедших профессиональный экзамен – 18;
- c. Количество выданных свидетельств о квалификации – 16;
- d. Количество выданных заключений о прохождении профессионального экзамена – 2;
- e. Количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения – 0;
- f. Количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам проведения независимой оценки квалификации, их результаты и принятые меры по устранению выявленных недостатков – 0